

Расписание занятий в аудитории Д-408

ПОНЕДЕЛЬНИК

11:55 — 12:40	■ ЛЕК Надежность и радиационная стойкость интегральных схем (08.02.2021 — 15.03.2021) 👤 М19-406, М19-416 🎓 Зебрев Г.И.
12:45 — 16:05	■ ПР Надежность и радиационная стойкость интегральных схем (08.02.2021 — 15.03.2021) 👤 М19-406, М19-416 🎓 Зебрев Г.И.

ВТОРНИК

14:30 — 16:05	☑ ПР Системы автоматизированного проектирования в микроэлектронике 👤 С17-402 🎓 Бутузов В.А.
16:15 — 17:50	☑ ЛАБ Системы автоматизированного проектирования в микроэлектронике 👤 С17-402 🎓 Бутузов В.А.
17:55 — 19:30	☑ ЛЕК Компьютерные технологии: архитектура и проектирование микропроцессорных систем (16.02.2021 — 11.05.2021) 👤 М20-423 🎓 Горбунов М.С.
19:35 — 21:10	☑ ПР Компьютерные технологии: архитектура и проектирование микропроцессорных систем (16.02.2021 — 11.05.2021) 👤 М20-423 🎓 Горбунов М.С.

ЧЕТВЕРГ

08:30 — 10:05	☑ ЛАБ Аналоговая электроника и схемотехника 👤 С17-402 🎓 Бочаров Ю.И.
10:15 — 11:50	■ ЛЕК Надежность и радиационная стойкость интегральных схем (11.02.2021 — 04.03.2021) 👤 М20-423 🎓 Зебрев Г.И. ■ ПР Надежность и радиационная стойкость интегральных схем (11.03.2021 — 06.05.2021) 👤 М20-423 🎓 Зебрев Г.И.
12:45 — 14:20	☑ ПР Проектирование интегральных микросхем 👤 С17-402 🎓 Куликов Н.А., Попов В.Д.
14:30 — 16:05	☑ ЛАБ Проектирование интегральных микросхем 👤 С17-402 🎓 Куликов Н.А., Попов В.Д.
17:55 — 20:20	■ ПР Элементы микро- и нанoeлектроники (11.02.2021 — 25.03.2021) 👤 М20-423 🎓 Петров А.С. ■ ЛАБ Элементы микро- и нанoeлектроники (01.04.2021 — 29.04.2021) 👤 М20-423 🎓 Петров А.С.

ПЯТНИЦА

08:30 — 10:05	☑ ЛАБ Материаловедение в микро- и нанoeлектронике 👤 Б18-403 🎓 Самотаев Н.Н.
10:15 — 11:50	■ ЛЕК Материаловедение в микро- и нанoeлектронике 👤 Б18-403 🎓 Самотаев Н.Н.
11:55 — 12:40	■ ЛЕК Технологии нанoeлектроники (12.02.2021 — 21.05.2021) 👤 М20-423 🎓 Шалтаева Ю.Р.
12:45 — 14:20	■ ПР Технологии нанoeлектроники (12.02.2021 — 21.05.2021) 👤 М20-423 🎓 Шалтаева Ю.Р.